

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 21/2019 – सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2019

सा.का.नि.(अ).- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. 25/1998-सीमाशुल्क, तारीख 2 जून, 1998, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि.सं. 290(अ), तारीख 2 जून, 1998 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) आरंभिक पैरा में, "उपशीर्ष सं." शब्दों के स्थान पर "शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद" शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:-
"सारणी

क्रम सं.	शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	वर्णन
(1)	(2)	(3)
1.	7017 10 00 या 7020 00	अर्ध चालक वेफरों के उत्पादन के लिए विसरण और ऑक्सीकारक भट्टियों में प्रविष्ट कराने के लिए डिजाइन किए गए क्वार्ट्ज़ रिएक्टर ट्यूब और होल्डर।
2.	8419 89 या 8486	अर्ध चालक उत्पादन के लिए रसायनिक वाष्प निक्षेप उपस्कर।
3.	8419 90 या 8486	अर्ध चालक उत्पादन के लिए रसायनिक वाष्प निक्षेप उपस्कर के पुर्जे।
4.	8421 19 या 8486	अर्ध चालक वेफर प्रसंस्करण के लिए स्पिन शुष्कित्र।
5.	8421 91 00 या 8486	अर्ध चालक वेफर प्रसंस्करण के लिए स्पिन शुष्कित्रों के पुर्जे।
6.	8424 89 या 8486	विद्युत लेपन क्रिया से पूर्व अर्ध चालक पैकेजों की धातु लीड से सफाई और संदूषण हटाने की डिफलेस मशीनें।
7.	8424 89 या 8486	अर्ध चालक वेफरों के उत्कीर्णन, कर्तन या सफाई के लिए फुहारन साधित्र।
8.	8424 90 00 या 8486	अर्ध चालक वेफरों के उत्कीर्णन, कर्तन या सफाई के लिए फुहारन साधित्र के पुर्जे।
9.	8456 11 00 या 8456 12 00 या 8486	अर्ध चालक वेफरों के उत्पादन में लेजर या अन्य प्रकाश या फोटो-बीम द्वारा सामग्री को हटाकर किसी सामग्री के कार्य करने की मशीन।
10.	8456 90 10 या 8486	उक्त प्रथम अनुसूची की अर्ध चालक सामग्रियों पर शुष्कित उत्कीर्णन पैटर्न के लिए लेजर या अन्य प्रकाश या फोटो-बीम, अल्ट्रासोनिक, विद्युत-विसर्जन, विद्युत-रसायन, इलैक्ट्रॉनबीम, आयोनिक-बीम या

		प्लाज्मा आर्क प्रक्रियाओं द्वारा सामग्री को हटाकर किसी सामग्री के कार्य करने के लिए मशीन औजार ।
11.	8486 40 00	अर्ध चालक युक्तियों के पैटर्न के लिए मास्क और रेटिकल को उत्पादित करने या मरम्मत करने के लिए फोक्सड आयन बीम मिलिंग मशीन ।
12.	8456 90 90 या 8486	लेजर बीम द्वारा अर्ध चालक उत्पादन में कर्तन संबंधन ट्रेकों के लिए लेजर कर्तक ।
13.	8464 10 या 8486	टुकड़ों या वेफरों या चिपों में मोनोक्रिस्टल अर्ध चालक पात्रों में सोईंग के लिए मशीन ।
14.	8464 20 00 या 8486	अर्ध चालक वेफरों के प्रसंस्करण के लिए संदलन, पोलिश करने और परत चढ़ाने की मशीन ।
15.	8464 90 00 या 8486	अर्ध चालक वेफरों के अभिदायन या संगणना के लिए डायसिंग मशीन ।
16.	8466 91 00 या 8486	अर्ध चालक वेफरों के प्रसंस्करण के लिए संदलन, पोलिश करने और परत चढ़ाने की मशीन के पुर्जे ।
17.	8466 91 00 या 8486	टुकड़ों या वेफरों या चिपों में मोनोक्रिस्टल अर्ध चालक पात्रों में सोईंग के लिए मशीनों के पुर्जे ।
18.	8466 91 00 या 8486	अर्ध चालक वेफरों में अभिदायन या संगणना के लिए डायसिंग मशीन के पुर्जे ।
19.	8466 93 या 8486	अर्ध चालक युक्तियों के पैटर्न के लिए मास्क और रेटिकल को उत्पादित करने या मरम्मत करने के लिए फोक्सड आयन बीम मिलिंग मशीन के पुर्जे ।
20.	8466 93 या 8486	अर्ध चालक वेफरों के उत्पादन में लेजर या अन्य प्रकाश या फोटो-बीम द्वारा सामग्री को हटाकर किसी सामग्री के कार्य करने की मशीन के पुर्जे ।
21.	8466 93 या 8486	अर्ध चालक सामग्री पर शुष्कित उत्कीर्णन पैटर्न के लिए मशीन के पुर्जे ।
22.	8466 93 या 8486	लेजर बीम द्वारा अर्ध चालक उत्पादन के लिए कर्तन संबंधन ट्रेकों के लिए लेजर कर्तकों के पुर्जे ।
23.	8466 93 या 8486	अर्ध चालक वेफरों के कर्तन या सफाई के लिए साधित्रों के पुर्जे ।
24.	8477 10 00 या 8479 89	अर्धचालकों के संयोजन के लिए कैप्सूल तैयार करने का उपस्कर ।
25.	8477 90 00 या 8479 90	अर्धचालकों के संयोजन के लिए कैप्सूल तैयार करने के उपस्कर के पुर्जे ।
26.	8479 50 00 या 8486	अर्ध चालक युक्तियों के लिए अर्ध चालक वेफरों, कैसिटों, वैफर बक्सों और अन्य सामग्री के लिए परिवहन, संभलाई और भंडारण के लिए स्वचालित मशीन ।
27.	8479 89 या 8486	मोनोक्रिस्टल अर्ध चालक पात्रों को वर्धित करने या खींचने के साधित्र ।
28.	8479 89 या 8486	अर्ध चालक वेफरों के लिए अभिरोहन निक्षेप मशीन ।
29.	8479 89 या 8486	अर्ध चालक वेफरों पर कणक्षेपण द्वारा भौतिक निक्षेप के लिए उपस्कर ।
30.	8479 89 या 8543 30 00 या 8486	अर्ध चालक वेफरों के गीले उत्कीर्णन, विकास, कर्तन या सफाई और चपटे पैनल प्रदर्शन के लिए उपस्कर ।
31.	8479 89 या 8486	अर्धचालकों के संयोजन के लिए डाई लगे उपस्कर, टेप स्वचालित बोंडर और तार बोंडर ।
32.	8479 89 या 8486	अर्ध चालक लीड को झुकाने, मोड़ने और सीधा करने के लिए मशीन ।

33.	8479 89 या 8486	अर्ध चालक उत्पादन के लिए भौतिक निक्षेप उपस्कर ।
34.	8479 89 या 8486	अर्ध चालक वेफरों पर लेपन चलचित्र पायसीकरण के लिए स्पिनर ।
35.	8479 90 या 8486	अर्ध चालक पात्रों को वर्धित करने या खींचने के लिए उपस्कर के पुर्जे
36.	8479 90 या 8486	अर्ध चालक वेफरों के लिए कणक्षेपण निक्षेप के पुर्जे ।
37.	8479 90 या 8486	अर्ध चालक वेफरों के अधिरोपन द्वारा भौतिक निक्षेप के लिए उपस्कर के पुर्जे ।
38.	8479 90 या 8486	अर्ध चालक के संयोजन के लिए डाई लगे उपस्कर, टेप स्वचालित बॉर्डर और तार बॉर्डर के पुर्जे ।
39.	8479 90 या 8486	अर्ध चालक वेफरों पर लेपन चलचित्र पायसीकरण के लिए स्पिनर के पुर्जे ।
40.	8479 90 या 8543 90 00 या 8486	अर्ध चालक वेफरों की गीली उत्कीर्णन, विकास, कर्तन या सफाई के लिए और चपटे पैनल प्रदर्शन के लिए उपस्कर पुर्जे ।
41.	8479 90 या 8486	अर्ध चालक युक्तियों के लिए अर्ध चालक वेफर, वेफर कैसिटों, वेफर बक्सों और अन्य सामग्री के परिवहन, संभलाई और भंडारण के लिए स्वचालित मशीन के पुर्जे ।
42.	8479 90 या 8486	अर्ध चालक लीड के लिए झुकाने, मोड़ने और सीधा करने के लिए मशीन के पुर्जे ।
43.	8479 90 या 8486	अर्ध चालक उत्पादन के लिए भौतिक निक्षेप उपस्कर के लिए पुर्जे ।
44.	8480 71 00 या 8486	अर्ध चालक युक्तियों के विनिर्माण के लिए इंजेक्शन और संपीड़न सांचे ।
45.	8514 10 00 या 8486	अर्ध चालक वेफरों पर अर्ध चालक युक्तियों के विनिर्माण के लिए रोधक उष्मायित भट्टी और चूल्हे ।
46.	8514 20 00 या 8486	अर्ध चालक वेफरों पर अर्ध चालक युक्तियों के विनिर्माण के लिए इंडक्टेंस या डाई इलैक्ट्रिक भट्टियां और चूल्हे ।
47.	8514 30 या 8486	अर्ध चालक वेफरों पर अर्ध चालक युक्तियों के विनिर्माण के लिए रोधक उष्मायित भट्टी और चूल्हे के पुर्जे ।
48.	8514 30 या 8486	अर्ध चालक वेफरों में तीव्र तापन के लिए उपस्कर ।
49.	8514 90 00 या 8486	शीर्ष 8514 10 से 8514 30 या 8486 के अंतर्गत आने वाली भट्टियों और चूल्हों के पुर्जे ।
50.	8514 90 00 या 8486	वेफरों के तीव्र तापन के लिए उपस्कर पुर्जे ।
51.	8543 10 10 या 8486	अर्ध चालक सामग्री की डोपिंग के लिए आयन इंफ्लॉटर ।
52.	8543 या 9017 20	चित्ररोधी लेपित सबस्ट्रेटों से मास्क और रेटिकल के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले किसी प्रकार के पैटर्न जनित्र उपस्कर के पुर्जे और साधित्र ।
53.	8543 90 00 या 8486	अर्ध चालक सामग्री की डोपिंग के लिए आयन इंफ्लॉटर के पुर्जे ।
54.	8543 90 00 या 9017 90 00	चित्ररोधी लेपित सबस्ट्रेटों से मास्क और रेटिकल के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले किसी प्रकार के पैटर्न जनित्र उपस्कर के पुर्जे और साधित्र ।
55.	8486 20 00	सुग्राहीकृत अर्ध चालक सामग्री पर प्रक्षेपण या आरेखन के परिपक्व पैटर्न के लिए उपस्कर ।

56.	8486 90 00	शीर्ष 90 10 41 से 90 10 49के अंतर्गत आने वाले उपस्कर के पुर्जे और साधित्र ।
57.	9011 10 00	विनिर्दिष्ट रूप से अर्ध चालक वेफरों और रेटिकलों की संभलाई और परिवहन के लिए डिजाइन किए गए उपस्कर के साथ फिट किए गए आण्टिकल स्टीरियोस्कोपिक सूक्ष्मदर्शी ।
58.	9011 20 00	विनिर्दिष्ट रूप से अर्ध चालक वेफरों या रेटिकलों की संभलाई और परिवहन के लिए डिजाइन किए गए उपस्कर के साथ फिट किए गए फोटोमाइक्रोग्राफिक सूक्ष्मदर्शी ।
59.	9011 90 00	विनिर्दिष्ट रूप से अर्ध चालक वेफरों या रेटिकलों की संभलाई और परिवहन के लिए डिजाइन किए गए उपस्कर के साथ फिट किए गए आण्टिकल स्टीरियोस्कोपिक सूक्ष्मदर्शी के पुर्जे और साधित्र ।
60.	9011 90 00	विनिर्दिष्ट रूप से अर्ध चालक वेफरों या रेटिकलों की संभलाई और परिवहन के लिए डिजाइन किए गए उपस्कर के साथ फिट किए गए फोटोमाइक्रोग्राफिक सूक्ष्मदर्शी के पुर्जे और साधित्र ।
61.	9012 10	विनिर्दिष्ट रूप से अर्ध चालक वेफरों या रेटिकलों की संभलाई और परिवहन के लिए डिजाइन किए गए उपस्कर के साथ फिट किए गए इलेक्ट्रोन बीम सूक्ष्मदर्शी ।
62.	9012 90 00	विनिर्दिष्ट रूप से अर्ध चालक वेफरों या रेटिकलों की संभलाई और परिवहन के लिए डिजाइन किए गए उपस्कर के साथ फिट किए गए इलेक्ट्रोन बीम सूक्ष्मदर्शी के पुर्जे और साधित्र ।
63.	9030 90	अर्ध चालक वेफरों या युक्तियों को मापने या जांच करने के उपकरणों और उपस्करों के पुर्जे और साधित्र ।
64.	9031 41 00	अर्ध चालक वेफरों या युक्तियों के निरीक्षण का प्रकाशीय उपकरण और उपस्कर या अर्ध चालक युक्तियों के विनिर्माण में उपयोग किए गए फोटो मास्क या रेटिक्लस ।
65.	9031 49 00	अर्ध चालक वेफरों पर सतह कणिकीय संदूषण को मापने के लिए प्रकाशीय उपकरण और उपस्कर ।
66.	9031 90 00	अर्ध चालक युक्तियों के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले फोटो मास्क या रेटिकलों के निरीक्षण के लिए या अर्ध चालक वेफरों या युक्तियों के निरीक्षण के लिए प्रकाशीय उपकरण और उपस्कर के पुर्जे और साधित्र ।
67.	9031 90 00	अर्ध चालक वेफरों पर सतह कणिकीय संदूषण को मापने के लिए प्रकाशीय उपकरण और उपस्कर के पुर्जे और साधित्र ।
68.	अन्य अध्याय	उपरोक्त क्रम सं. 1 से क्रम सं. 67 के सामने विनिर्दिष्ट माल, इस शर्त के अधधीन कि आयातकर्ता, सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 में उपवर्णित प्रक्रिया का पालन करे, के विनिर्माण के लिए अपेक्षित सभी माल ।

[फा.सं. - 334/3/2019-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 25/98-सीमाशुल्क, तारीख 2 जून, 1998 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं.290(अ) द्वारा प्रकाशित की गई और अधिसूचना सं. 125/2006-सीमाशुल्क तारीख 30 दिसंबर, 2006 को सा.का.नि. सं.786(अ), तारीख 30 दिसंबर, 2006 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई ।